

科目名・クラス Course title	開講時期 Term	曜日・時限 Day of the week	単位数 Credit	担当者名 Instructor
デバイス応用学 I - II	通年	金曜日 (別途周知)	2	興 雄司
必修・選択 Required/Elective	対象学年	使用言語 Language	キーワード Keyword	
選択	1・2年次	日本語/英語	専門性の深化 (デバイス分野)	

授業概要と進め方 Course Outline

各回、国内外から講師を招聘し、次世代研究開発リーダーの養成に必要な「分子システムデバイス科学」に関するセミナーを開講する。プロジェクターおよび配布資料を用いて講義を行う。講演発表に対して、質疑応答を行う。

到達目標(授業全体の教育目標・個別の学習目標) Student Objectives

次世代研究開発リーダーの養成に必要な「分子システムデバイス科学」のうち、主に物理をバックグラウンドにした最新の研究開発とそれを可能にする基礎物理の関係について理解を深める。基礎科学を応用しデバイスとして具現化した、多分野の最先端の研究成果について学習し、「デバイス応用学」を体系的に理解することができる。

授業計画・スケジュール Schedule

各回、国内外から講師を招聘し、講義形式のセミナーを開講する。原則として本講義は、金曜日の16:30-18:00（5限帯に相当）に開講する。

教科書・テキスト Textbook

特になし。随時、資料を配布する。

授業キーワード Keyword

デバイス理論

参考書・参考となるホームページ Reference books and Websites

特になし

学習相談 Office Hour

各セミナー担当教員が対応する。

その他 Others

金曜日の16:30-18:00以外に開講される場合もある。その場合は事前に連絡を行う

到達度評価 Evaluation

評価方法	評価	評価基準等
試験・小テスト		
レポート	◎	12回以上提出
発表・プレゼンテーション		
出席	◎	12回以上の出席
その他		

アンケートの実施

講義終了後にアンケートを実施する